# (19)日本国特部庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号 特期2001-155653 (P2001-155653A)

(43)公開日 平成13年6月8日(2001.6.8)

(51) Int.CL.7

識別記号

FΙ

テーマコート\*(参考)

H01J 29/07

H01J 29/07

B 5C031

# 審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特顧平11-339281

(22)出顧日

平成11年11月30日(1999.11.30)

(71)出顧人 000002185

ソニー株式会社

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 篠田 正樹

愛知県稲沢市大矢町茨島30番地 ソニー稲

沢株式会社内

(72)発明者 近藤 邦仁

愛知県稲沢市大矢町茨島30番地 ソニー稲

沢株式会社内

(74)代理人 100086298

弁理士 船橋 國則

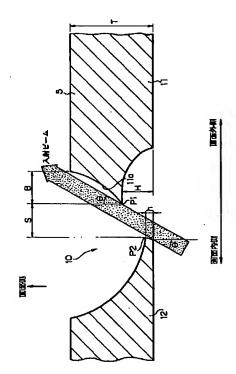
Fターム(参考) 50031 EE01 EE03 EF07 EH06 EH07

# (54) 【発明の名称】 色選別機構および陰極線管

## (57)【要約】

【課題】 熱処理の影響をエキストラスリットで吸収し つつ、不要ビームの反射を防ぐ色選別機構および陰極線 管を適用すること。

【解決手段】 本発明は、画面の内側に配置される金属 薄板に複数の開口が形成されて成る色選別マスクラと、 色選別マスク5の外側における金属薄板に設けられるエ キストラスリット10とを備える色選別機構であり、エ キストラスリット10を構成する金属薄板の内側断面と 外側断面とが互いに向き合う突起形状になっており、各 々の突起P1、P2における金属薄板の厚さ方向に沿っ た高さが異なっているとともに、外側断面の突起P1よ り画面側の面11aが突起P1で形成される入射ビーム の影の領域内に配置されるものである。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 画面の内側に配置される金属薄板に複数の開口が形成されて成る色選別マスクと、前記色選別マスクの外側における金属薄板に設けられるエキストラスリットとを備える色選別機構において、

前記エキストラスリットを構成する金属薄板の内側断面と外側断面とが互いに向き合う突起形状になっており、各々の突起形状における前記金属薄板の厚さ方向に沿った突起高さが異なっているとともに、前記外側断面の突起より画面側の面が前記外側断面の突起で形成される入 10 射ビームの影の領域内に配置されることを特徴とする色選別機構。

【請求項2】 画面の内側に配置される金属薄板に複数の開口が形成されて成る色選別マスクと、前記色選別マスクの外側における金属薄板に設けられるエキストラスリットとを備える色選別機構において、

前記エキストラスリットを構成する金属薄板の内側断面と外側断面とが互いに向き合う突起形状になっており、各々の突起形状における前記金属薄板の厚さ方向に沿った突起高さが異なっているとともに、前記外側断面の突 20 起より画面反対側の面で入射ビームが全て反射されることを特徴とする色選別機構。

【請求項3】 請求項1または請求項2に記載の色餞別 機構を備えていることを特徴とする陰極線管。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、カラー陰極線管で 適用されるアパーチャグリルやシャドーマスクから成る 色選別機構に関する。

# [0002]

【従来の技術】カラー陰極線管では、陰極線管パネルの 内面にドット型もしくはストライブ状の赤、緑、青の蛍 光体層を有し、その蛍光体に電子ビームを照射させて画 像を表示している。その際、赤、緑、青の3つの蛍光体 を光らせる電子ビームを、それぞれ決められた蛍光体に 正確に照射させる手段として色選別機構が用いられてい る。

【0003】色選別機構は、主として、電子ビームを選択的に透過させる複数列のストライプ状スリットを設けた金属薄板(以下、「色選別マスク」という。)と、こ 40の色選別マスクを支持するフレームとで構成されている。

【0004】特に、トリニトロン方式のカラー陰極線管において、色選別マスク(以下、「FAG: Flat Aperture Grill」という。)は、縦縞のスリット穴を有し、防定の張力が与えられた状態でフレームに張架される。【0005】従来より、この色選別マスクの最端スリットの外側金属薄板部に上記ストライプ状スリット幅よりも小さなスリット幅をもつエキストラスリットを設けるものがある(特開平5-314920号公報参照)。色 50 陰極線管でもある。

選別マスクは、フレームに張架された状態で熱処理工程を経ることによって最端スリットの幅が変位する。そこで、有効画面の外側にエキストラスリットを設けることにより、熱処理による変位の影響をエキストラスリットで吸収して有効画面のスリット幅を一定に保つようにしている。このエキストラスリットは、一般的に、熱処理でつぶれてしまわず、かつ露光されないような幅で管理されている。

#### [0006]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このような色選別機構においては次のような問題がある。すなわち、陰極線管の製造工程のうち、低融点粉末ガラス(フリット)を加熱してパネルとファンネルとを接合する工程(フリットシール工程)で、フレームの熱変形によりエキストラスリット幅が狭くなり、金属薄板部と有効画面の最端スリットを形成するテープ(最端テープ)とが接触し、さらには両テープが接着してしまうことがある。

【0007】また、フリットシール工程が終わり、熱変 ) 形が元に戻ると最端テープは金属薄板部に引っ張られ、 その結果、最端スリットの幅を広げてしまう。これによ り、最端スリットを通過するビーム幅も大きくなり、陰 極線管の色純度が劣化するという問題がある。

【0008】さらに、材料(フレーム、色選別マスク)および色選別機構の製造プロセスのばらつきによって、エキストラスリットの幅が狭くなりすぎて最端スリットまでつぶしてしまったり、逆に広がりすぎて有効画面の外に余分なストライプを形成してしまったりする問題がある。

# 30 [0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、このような課題を解決するために成された色選別機構である。すなわち、本発明は、画面の内側に配置される金属薄板に複数の開口が形成されて成る色選別マスクと、色選別マスクの外側における金属薄板に設けられるエキストラスリットとを備える色選別機構であり、エキストラスリットを構成する金属薄板の内側断面と外側断面とが互いに向き合う突起形状になっており、各々の突起形状における金属薄板の厚さ方向に沿った突起高さが異なっているとともに、外側断面の突起より画面側の面が前記外側断面の突起で形成される入射ビームの影の領域内に配置されるものである。

【0010】また、エキストラスリットを構成する金属 薄板の内側断面と外側断面とが互いに向き合う突起形状 になっており、各々の突起形状における金属薄板の厚さ 方向に沿った突起高さが異なっているとともに、前記外 側断面の突起より画面反対側の面で入射ビームが全て反 射されるものでもある。

【0011】また、このような色選別機構を備えている 陰極線管でもある。

【0012】このような本発明では、エキストラスリッ トを構成する金属薄板の内側断面と外側断面とが互いに 向き合う突起形状となっており、各々の突起形状におけ る金属薄板の厚さ方向に沿った突起高さが異なっている ことから、陰極線管の製造工程のうち熱処理等でエキス トラスリットの幅が狭くなっても、突起部分の逃げがで き、エキストラスリットのつぶれを防ぐことができるよ うになる。

【0013】また、外側断面の突起より画面側の面がこ の突起で形成される入射ビームの影の領域内に配置され 10 る構成では、入射ビームが外側断面の突起より画面側の 面で反射しなくなり、不要なビームの画面への入射を防 ぐことができる。

【0014】また、外側断面の突起より画面反対側の面 で入射ビームが全て反射される構成では、入射ビームが エキストラスリットを通過して画面側へ到達することが なくなり、不要なビームの画面への入射を防ぐことがで

【0015】さらに、このような色選別機構を備えた陰 極線管では、エキストラスリットによる不要なビームの 20 ·入射を防ぐことができ、色純度を向上させることができ る。

#### [0016]

【発明の実施の形態】以下、本発明の色選別機構におけ る実施の形態を図に基づいて説明する。図1は、本実施 形態の色選別機構が適用される陰極線管を示す部分破断 斜視図である。すなわち、本実施形態の色選別機構3 は、陰極線管1のパネル内面に沿って配置される色選別 マスク5と、この色選別マスク5を取り付けるフレーム 6とから構成される。

【0017】色選別マスク5は、金属薄板に複数のスリ ット4を設けたもので、電子銃2から出射される赤 (R)、緑(G)、青(B)に対応した各電子ビームを パネル内面の赤(R)、緑(G)、青(B)の各蛍光体 (図示せず) へ各々到達させるために用いられる。

【0018】色選別マスク5は、フレーム6の Aメン バー6 aとBメンバー6 bとに所定の張力を持たせて溶 接されている。図2は、色選別機構を示す部分破断正面 図である。Aメンバー6aおよびBメンバー6bから成 るフレーム6に色選別マスク5を取り付けるにあたり、 色選別マスク5の共振を防ぐ防振ワイヤ7が張り付けら れる。また、色選別機構3のAメンバー6aおよびBメ ンバー6 bには各々スプリング9が取り付けられ、この スプリング9を介して図1に示す陰極線管1のパネル内 面に取り付けられる。

【0019】図3は、本実施形態の色選別マスクにおい ては、スリット4のうち最端のスリット4xの外側にエ キストラスリット10が設けられている。 エキストラス リット10は、最端の金属薄板部11と最端のテープ1

る熱処理等を経ても、このエキストラスリット10によ って熱変形を吸収し、有効画面側のスリット4の幅に影 響を与えないようにしている。

【0020】さらに本実施形態の色選別マスク5におけ るエキストラスリット10は、このエキストラスリット 10を構成する金属薄板部11の断面形状(外側断面) および最端のテープ12の断面形状 (内側断面) に特徴 がある。

【0021】図4は、第1実施形態を説明する部分拡大 断面図である。すなわち、このエキストラスリット10 においては、金属薄板部11の画面内側断面と最端のテ ープ12の画面外側断面とが互いに向き合う突起形状と なっており、各々の突起形状における厚さT方向に沿っ た突起P1、P2の高さが異なっている。

【0022】このように、突起P1、P2の高さが異な ることで、陰極線管の製造工程のうち熱処理等でエキス トラスリット10の幅が狭くなっても、突起P1、P2 の逃げができて接触することがなくなり、エキストラス リット10のつぶれを防ぐことができるようになる。

【0023】さらに、金属薄板部11の画面外側断面に おける突起P1より画面側の面11aがこの突起P1で 形成される入射ビームの影の領域内に配置される。この ような構成により、入射ビームが面11aで反射するこ とがなくなり、不要なビームが画面へ入射するのを防ぐ ことができる。

【0024】このエキストラスリット10の構成を数式 で表すと次の(1)式のようになる。

[0025] B $\geq$  (T-H) tan $\theta$  ... (1)この(1)式で、Tは色選別マスク5(金属薄板)の厚 さ、Hは突起P1の高さ(金属薄板のビームの入射面か 30 らの高さ)、Bは面11aの幅、hetaは色選別マスク5(金属薄板) の厚さ方向に対するビームの入射角度であ る。

【0026】この(1)式に示す条件を満たすような面 11aの幅Bを設けることで、入射ビームが面11aで 反射しないエキストラスリット10を構成できるように なる。これにより、入射ビームが面11aで反射して起 こるハレーションを防止し、陰極線管の色純度を劣化さ せるという不具合を解消できるようになる。

【0027】また、先に説明したように、突起P1、P 2の高さが異なっていることから、陰極線管の熱処理工 程(例えば、フリットシール工程)でエキストラスリッ ト10の幅Sが狭くなり、ゼロとなっても突起P1、P 2が接触することはない。このため、他のスリット(有 効画面側のスリット) へ熱変形の影響を与えることがな くなり、陰極線管の色純度劣化を防ぐことができるよう になる。

【0028】さらに、突起P1、P2の高さが異なって いることで、金属薄板部11と最端のテープ12とが接 2との間に形成されており、陰極線管の製造工程におけ 50 触するまでの距離に余裕を持たせることができ、有効画 面側のスリット幅に影響を与えないようにすることがで きる。また、有効画面の外に余分なストライプを形成す ることに対するアロワンスを広げることができる。

【0029】ここで、金属薄板部11の突起P1と、最 端のテープ12の突起P2との高さの差は、5μm以上 が望ましい。すなわち、5μm以上にすることで、テー プ12に振動が発生しても確実に接触を回避することが

【0030】また、突起P1と突起P2との差は、色選 するのが望ましい。これは、金属薄板部11および最端 のテープ12の断面形状を構成する際に、安定した形状 を形成するためである。

【0031】次に、第2実施形態の説明を行う。図5 は、第2実施形態を説明する部分拡大断面図である。す なわち、このエキストラスリット10においては、金属 薄板部11の画面内側断面と最端のテープ12の画面外 側断面とが互いに向き合う突起形状および各々の突起形 状における厚さT方向に沿った突起P1、P2の高さが 異なっている点で第1実施形態と同様であるが、エキス 20 トラスリット10の幅Sを以下の(2)式を満たすよう 規定している点で相違する。

[0032]S $\leq$ Htan $\theta$  ...(2)

ここで、Sはエキストラスリット10の幅、Hは突起P 1の高さ(金属薄板のビームの入射面からの高さ)、 $\theta$ は色選別マスク5 (金属薄板) の厚さ方向に対するビー ムの入射角度である。

【0033】このような(2)式によってエキストラス リット10の幅Sを規定することにより、角度 $\theta$ で入射 されるビームは金属薄板部11の断面における面11b 30 で全て反射される。つまり、エキストラスリット10と して、熱処理等の製造工程での熱変形の影響を吸収しつ つ、入射ビームを画面側に透過させない構成にすること ができ、不要なビームの画面側への入射を防ぐことがで きる。

【0034】これにより、入射ビームの不要な反射をな くし、ハレーションによる陰極線管の色純度劣化を解消 できるようになる。

【0035】また、上記各実施形態で示した色選別機構 を陰極線管に用いることで、エキストラスリット10に よる入射ビームのハレーションを防止し、色純度の劣化 を防止して高精細な画像表示装置を提供できることにな る。

【0036】なお、上記説明した実施形態では、色選別 マスク5として細長状の連続した開口(スリット)を持 つアパーチャグリルについて示したが、本発明はこれに 別マスク5 (金属薄板)の厚さTに対して94%以下に 10 限定されず、連続した開口を有しないもの(例えば、シ ャドウマスク)であっても適用可能である。

#### [0037]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の色選別機 構によれば次のような効果がある。すなわち、陰極線管 の製造工程で熱処理を施した場合でも、色選別マスクの エキストラスリットの接触を防止できるとともに、エキ ストラスリットによる入射ビームの不要な反射を防止し て、色純度の劣化を防止することが可能となる。これに より、エキストラスリットを備えた色選別機構の製造ア ロワンスを広げることができるとともに、色純度劣化の 防止によって画像表示装置の高精細化を図ることが可能 となる。

## 【図面の簡単な説明】

【図1】本実施形態の色選別機構が適用される陰極線管 を示す部分破断斜視図である。

【図2】色選別機構を示す部分破断正面図である。

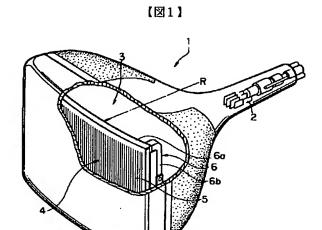
【図3】色選別マスクの端部を説明する部分拡大正面図 である。

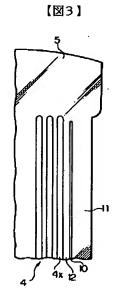
【図4】第1実施形態を説明する部分拡大断面図であ

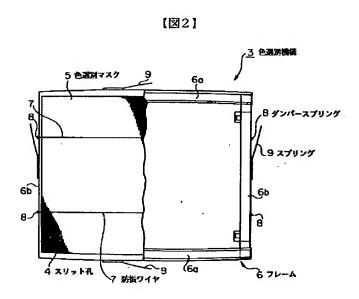
【図5】第2実施形態を説明する部分拡大断面図であ 3.

# 【符号の説明】

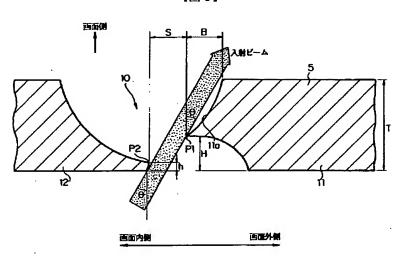
1…陰極線管、2…電子銃、3…色選別機構、4…スリ ット、5…色選別マスク、6…フレーム、10…エキス トラスリット







【図4】



【図5】

